



CAS IR Grid / 上海技术物理研究所 / 中国科学院上海技术物理研究所 / 上海技物所

窄禁带半导体材料红外调制光谱研究

文献类型: 成果

作者 邵军

获奖日期 2010

文献子类 优秀学科带头人支持项目

学科主题 红外基础研究

语种 中文

源URL [<http://202.127.1.142/handle/181331/1397>]

专题 上海技术物理研究所_上海技物所

推荐引用方式 邵军. 窄禁带半导体材料红外调制光谱研究. . 2010.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [上海技术物理研究所](#)

浏览

11

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。